

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 1 部門第 2 区分

【発行日】平成21年10月22日(2009.10.22)

【公表番号】特表2009-509641(P2009-509641A)

【公表日】平成21年3月12日(2009.3.12)

【年通号数】公開・登録公報2009-010

【出願番号】特願2008-533452(P2008-533452)

【国際特許分類】

A 6 2 B 18/02 (2006.01)

D 0 1 F 6/04 (2006.01)

C 0 8 L 101/00 (2006.01)

C 0 8 L 23/02 (2006.01)

【F I】

A 6 2 B 18/02 B

D 0 1 F 6/04 B

C 0 8 L 101/00

C 0 8 L 23/02

【手続補正書】

【提出日】平成21年9月4日(2009.9.4)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

(a) マスク本体と、

(b) 前記マスク本体に固定され、かつ、少なくとも約 2.0 の積分回折強度比を有する展性の半結晶性熱可塑性高分子材料を備えるノーズクリップと、を備える呼吸用保護具。

【請求項 2】

前記ノーズクリップは、ある長さ方向寸法を有し、その長さ方向寸法において少なくとも約 4.0 の積分回折強度を有する、請求項 1 に記載の呼吸用保護具。

【請求項 3】

前記高分子材料は、少なくとも約 0.5 の結晶化度を有する、請求項 1 に記載の呼吸用保護具。